

1日目：6月9日（月）

		8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00																																				
A会場	3F メインホール			8:30～11:30 IM-1 先端電子顕微鏡法 ①							13:00～15:45 IM-1 先端電子顕微鏡法 ②																											
B会場	5F 501			8:30～11:30 AM-2 ナノ・二次元材料							12:00～12:50 LS-1 日立ハイテ		13:30～16:30 OT-2 風戸研究奨励会・風戸寛受賞講演									17:30～18:00 OT-3 CIQTEK																
C会場	5F 502・503			8:30～11:45 AM-3 ソフトマテリアル ①							12:00～12:50 LS-2 日本電子		13:00～14:15 AM-3 ソフトマテリアル ②		14:30～16:00 AB-2 オルガネラ・細胞・組織					17:30～18:00 OT-4 カルライフス																		
D会場	4F 411・412			8:30～11:45 IMB-7 計測インフォマティクス・データ解析							12:00～12:50 LS-3 メルビル		13:00～15:00 IMB-7 計測インフォマティクス・データ解析																									
E会場	4F 413・414					10:00～11:00 IMB-4 多次元・マルチスケール イメージング ①			11:10～11:40 OT-1 サードエッジサイエンス・インフラ 1		12:00～12:50 LS-4 サードエッジサイエンス・インフラ		13:00～16:05 IMB-4 多次元・マルチスケールイメージング ②									17:30～18:00 OT-5 サードエッジサイエンス・インフラ 2																
F会場	4F 409・410			8:30～11:45 IMB-5 プローブ顕微鏡法							12:00～12:50 LS-5 ライカマイクロシステムズ		13:00～15:30 IMB-6 生物試料・液状試料の作製技術									17:30～18:00 OT-6 アメテック																
G会場	4F 401・402・403			8:50～11:30 S-2 第6回 日本・カナダ顕微鏡学会交流シンポジウム 2025 ① ( 8:50開場挨拶 9:00講演開始 )							12:00～12:50 LS-6 ブルカージャパン		13:00～16:00 IB-2 相関顕微鏡法																									
ポスター	2F 多目的ホール			8:30～9:30 貼 付		9:30～16:05 ポスター展示 (グループA)														16:05～17:30 ポスター討論		撤 去																
企業展示				9:00～17:30 機器展示																																		
写真コンクール	2F ロビー			9:00～10:00 貼 付		10:00～17:30 写真展示																																
キャリア支援コーナー	5F ロビー					10:00～17:30 ブース出展																																
		8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00																																				